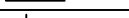


△×				APPROVED	CHECKED	<u>MATERIAL</u> 材料				—		<u>CHAMFER</u> 一般面取		—		<u>QUANTITY</u> 個数	
△×				T. A.	T. A.	<u>TREATMENT</u> 処理				—		<u>FINISHING</u> 仕上		—		—	
△×						<u>TREATMENT CONTACT</u> 処理接点				—		<u>DECENTRATION</u> 偏芯		—			
△×				DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2				UNIT (mm)	ANGLE 角度	<u>METHOD</u> 図法	<u>REMARK</u> 適用（機種名）				
△×						OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15					—		S V - 1 2 1 4 H				
△× 2	操作リング表記追加	19.01.15	T. F.			OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1				SCALE	1 / 1		NAME	D R A W I N G / 外 観 図			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1					DATE	11.05.19		DRAW NO.	0 D S V 0 0 7 9 A 0 2		
				T. A.	M. Y.	<u>TOLERANCES</u> A B C S											